

1. Record Nr.	UNISA996215980403316
Titolo	23rd European Mask and Lithography Conference : 22-26 January 2007
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2011
Descrizione fisica	1 online resource (230 pages)
Soggetti	Microlithography Integrated circuits - Masks
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia